04;07 Зажигание объемного разряда в СО₂-смесях повышенного давления

© П.Н. Дашук, К.С. Кулаков, С.Л. Кулаков, Ю.В. Рыбин

Санкт-Петербургский политехнический университет, 195252 Санкт-Петербург, Россия e-mail:kulakov@delfa.net

(Поступило в Редакцию 6 июля 2007 г.)

Рассмотрены результаты экспериментов по возбуждению объемного разряда (OP) в газовой смеси CO_2 -лазеров сверхатмосферного давления при длине разрядного промежутка 5 сm. Показано, что при использовании предыонизации мягкого рентгеновского излучения возможно горение OP в условиях, когда величина E/p (p = 5 atm) ниже статического пробивного.

PACS: 51.50.+v, 52.80.-s

Разработка сверхмощных газовых лазеров с импульсной мощностью, превышающей 10¹⁷ W/cm², тесно связана с проблемой увеличения энергии лазерного импульса и снижения его длительности. Решение обеих задач однозначно приводит к необходимости использования в активной среде лазера газовых смесей, находящихся при повышенных давлениях [1].

Действительно, минимально возможная длительностью импульса излучения составляет $\tau_u \sim (\Delta \nu)^{-1}$, где $\Delta \nu$ — уширение линии излучения. В случае столкновительной релаксации $\Delta \nu = NV_m \sigma_c$, где N — концентрация атомов, V_m — тепловая скорость, σ_c — сечение газокинетических столкновений. Таким образом, уширение линии генерации и возможное сокращение длительности импульса определяются давлением среды

$$\tau_u \sim (NV_m \sigma_c)^{-1} \sim p^{-1}.$$
 (1)

Установим связь давления газовой смеси (p) и удельной мощности генерации P_g в случае накачки активной среды объемным разрядом, контролируемым рекомбинацией.

Как известно [2], эффективная накачка ТЕА-лазеров осуществляется на стадии горения высоковольтного тлеющего разряда, тогда

$$\frac{dn_e}{dt} = \alpha V_d n_e - \beta n_i^2 = 0, \qquad (2)$$

где n_c , n_i — концентрация ионов ($n_e \approx n_i$), α , β — коэффициенты ионизации и рекомбинации соответственно, V_d — дрейфовая скорость электронов. В данном случае плотность мощности, выделяемая в разряде, составит

$$P_p = jE = enV_dE = e\frac{\alpha V_d^2}{\beta}E.$$
 (3)

Учитывая известные зависимости $\alpha/p = F_1(E/p)$, $V_d = F_2(E/p)$, получим

$$P_p = \frac{e}{\beta} \left(\frac{\alpha}{p}\right) V_d^2 \left(\frac{E}{p}\right) p^2 = F\left(\frac{E}{p}\right)^2.$$
(4)

Таким образом, мощность, выделяемая в разряде, квадратично заисит от давления газа. Соответственно

для максимальной мощности излучения ($P_{\rm max}$), с учетом выражения (1), зависимость максимальной мощности от давления носит кубический характер $P_{\rm max} \sim p^3$.

В настоящее время хорошо отработана техника формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) в газовых средах атмосферного давления с предыонизацией УФ-излучением. Однако создание начальной концентрации электронов таким способом в крупноапертурных лазерах повышенного давления практически невозможно из-за малой проникающей способности УФ-излучения. Этот факт потребовал использования в конструкциях предыонизаторов либо высокоэнергетических электронных пучков [1], либо более коротковолнового излучения, а именно мягкого рентгеновского (МРИ) (SX-ray) [3].

В [4] описана система предыонизации, использующая в качестве источника МРИ излучение наносекундного скользящего разряда (НСР). В основе явления лежит эффект "убегания" электронов в плазме НСР [5]. Излучение носит тормозной характер и формируется при взаимодействии ускоренных электронов с газом.

Характерной особенностью излучения является его малая длительность (t = 3-5 ns) и относительно невысокая эффективная энергия $E_{\rm eff} = 5-10$ keV, что при достаточно высокой проникающей способности обеспечивает интенсивное поглощение в газе и соответственно высокое значение начальной концентрации фотоэлектронов. Эффект сохраняется при давлениях газовой смеси CO₂:N₂:He = 1:1:8, вплоть до атмосферного. При запасенной в генераторе энергии 1 J, энергия в импульсе рентгеновского излучения составляет порядка $W = 10^{-3}$ J, а мощность рентгеновского излучения доставляет величины $P = (2-3) \cdot 10^5$ W.

Использование данной системы предыонизации позволило сформировать однородный ОСР атмосферного давления в газовой смеси $CO_2:N_2:He = 1:1:8$ импульсного CO_2 -лазера с разрядным промежутком (РП) длиной 22 ст и активным объемом V = 401 в диапазоне удельных энерговкладов 60-125 J/l·atm при длительности фронта импульса напряжения — $\tau_f = 100$ пs. При удельном энерговкладе 125 J/l·atm энергия лазерного излучения составила W = 600 J [4].



Рис. 1. *1* — анод; *2* — катод; *3* — наносекундный генератор импульсов напряжения; *4* — оргстеклянная поверхность; *5* — металлизированная подложка; *6* — наносекундный скользящий разряд; *7* — генератор импульсов напряжения (ГИН).

В настоящей работе исследовалась возможность использования системы предыонизации на основе эффекта убегания электронов в плазме НСР, для возбуждения однородного ОР при давлении P = 5 atm и PП = 5 cm в газовых смесях с высоким содержанием молекулярных газов.

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1.

Электродная система разрядного промежутка была образована плоскими электродами с закругленными краями. В плоской части катода имелось круглое окно для вывода ионизирующего излучения площадью $S = 95 \, {\rm cm}^2$, выполненное из латунной сетки с коэффициентом прозрачности по свету ~ 0.7. Расстояние между электродами 1 и 2 равнялось 5 ст, а рабочий объем, заполненный OP, — $V = 475 \, \mathrm{cm}^3$. Герметический корпус разрядной камеры был изготовлен из металла и через диэлектрический фланец, сквозь который проходил высоковольтный ввод, непосредственно пристыковывался к маслозаполненному пятиступенчатому генератору импульсов напряжения (ГИН) — схема питания ОР. ГИН, собранный по схеме Маркса, имел емкость в ударе $C = 20 \, \text{nF}$, индуктивность разрядного контура (включая разрядную камеру) $L = 300 \, \text{nH}$ и соответственно волновое сопротивление $\rho = 3.8 \Omega$.

Максимальное зарядное напряжение ступени ГИН в проверенных экспериментах составляло 50 kV, что обеспечивало суммарный энергозапас W = 625 J. Длительность переднего фронта импульса напряжения в режиме холостого хода составляла $\tau_f = 10$ ns.

Система предыонизации состояла из высоковольтного генератора наносекундных импульсов напряжения (рис. 1) и излучателя мягкого рентгеновского излучения. Высоковольтный генератор формировал на согласованной нагрузке $R = 50 \Omega$ импульс напряжения с амплитудой U = 170 kV, длительностью переднего фронта $\tau_f = 1$ ns, длительностью импульса по основанию $t_u = 5$ ns и энергией в импульсе W = 0.6 J.

Рентгеновский излучатель представлял собой выгнутую оргстеклянную поверхность (4), профиль которой был выполнен по формуле логарифмической спирали [5] с фокусом в центре РП. Внешняя металлизированная поверхность излучателя — подложка 5 — соединялась с заземленным корпусом высоковольтного генератора. Внутренняя поверхность, вдоль которой формировался неносекундный скользящий разряд 6, отделялась от активного объема вакуумноплотной мембраной из полипропилена толщиной $12 \,\mu$ m, уложенной на опорную решетку. Конструктивно излучатель и высоковольтный генератор были собраны в едином металлическом корпусе и через переходный фланец пристыковывались к разрядной камере.

В процессе проведения экспериментов регистрировалось напряжение на РП и ток ОР, производилось фотографирование разряда. Начальная концентрация электронов в камере измерялась ионизационными датчиками. Эффективная энергия рентгеновского излучения определялась методом ослабления в алюминиевых фольгах [6].

Экспериментальные результаты

Для выбора оптимального режима работы рентгеновского излучателя проводилось измерение начальной концентрации фотоэлектронов в активном объеме.

На рис. 2 приведены зависимости начальной концентрации фотоэлектронов от расстояния до катода



Рис. 2. Зависимости начальной концентрации фотоэлектронов от расстояния до катода для смеси $CO_2: N_2: He = 1:1:4;$ $I - 2 \cdot 10^5, 2 - 3 \cdot 10^5, 3 - 4 \cdot 10^5, 4 - 5 \cdot 10^5$ Ра.

Журнал технической физики, 2008, том 78, вып. 5



Рис. 3. Осциллограмма ОСР.

в активном объеме разрядной камеры для различных давлений газовой смеси $CO_2: N_2: He = 1:1:4$ в случае, когда объем рентгеновского излучателя заполнен гелием при давлении $P = 2 \cdot 10^4$ Ра и разделен с активным объемом разрядной камеры вакуумноплотной мембраной. При практическом совпадении величин концентрации фотоэлектронов для гелия и смеси $CO_2: N_2: He = 1:1:4$ непосредственно за выходным окном излучателя кривая для смеси $CO_2: N_2: He = 1:1:4$ спадает более круто, что связано с большим значением коэффициента поглощения газовой смеси, по сравнению с гелием.

Использование системы предварительной ионизации МРИ позволило возбудить ОСР в газовой смеси $CO_2:N_2:He = 1:1:4$ при давлении P = 5 atm ($P\Pi = 5$ cm) в двух принципиально различных режимах.

В первом случае импульс высокого напряжения с крутым передним фронтом ($\tau_f = 10 \text{ ns}$) и напряжением в ударе U = 250 kV подавался на разрядный промежуток спустя 30 ns после импульса рентгеновского излучения (рис. 3).

Задержка в 30 пѕ оказалась оптимальной с точки зрения устойчивости горения разряда и, по всей видимости, связана с характерным временем термализации электронов. Зажигание разряда происходило при величине приведенной напряженности электрического поля $E/p = 9.2 \,\text{kV/cm} \cdot \text{atm} (U = 230 \,\text{kV})$. Однако при этом наблюдался значительный (50% от напряжения зажигания разряда) недоразряд высоковольтных конденсаторов ГИН. Приведенная напряженность электрического поля погасания разряда составляла $E/p = 4.6 \,\text{kV/cm} \cdot \text{atm}$. Это обстоятельство можно объяснить следующим образом. Перераспределение напряжения ГИН между сопротивлением разрядной плазмы и импедансом разрядного контура привело к тому, что в условиях высокой скорости гибели электронов за счет рекомбинации величины электрического поля оказывается недостаточно для поддержания необходимого уровня размножения электронов.

Из вышесказанного следует, что для эффективной накачки активной среды в режиме "короткого" фронта (КФ) требуются схемы питания ОСР с предельно малыми значениями импеданса разрядного контура.

Во втором случае на электродах разрядного промежутка формировался импульс напряжения с плоской вершиной (работа ГИН в режиме холостого хода) с амплитудой, меньшей пробивного напряжения (величина пробивного напряжения $U_s = 250 \, \text{kV}$), а импульс рентгеновского излучения использовался для инициации OP.

В диапазоне приложенных напряжений (0.9–0.95) от пробивного напряжения были получены две стадии разряда (рис. 4): слаботочная (медленная) — ~ 4.5 µs; сильноточная (быстрая) — ~ 450 ns.

В слаботочной стадии при величине амплитуды приложенного напряжения $U_n = 230 \,\text{kV}$ происходил разряд накопительных конденсаторов ГИН на 15% от величины приложенного напряжения ($\Delta U = 34.5 \,\text{kV}$) при среднем значении разрядного тока $I = 150 \,\text{A}$, после чего разряд переходил в сильноточную стадию с полным разрядом накопительных конденсаторов.

В отличие от режима КФ, при котором длительность протекания разрядного тока не превышала 200 ns, длительнось протекания разрядного тока в сильноточной стадии составляла t = 450 ns при меньшей, нежели в режиме КФ, величине амлитуды.

Суммарная величина приведенного удельного энерговклада в активный объем составляла $w = 220 \text{ J/l} \cdot \text{atm.}$



Рис. 4. Осциллограммы ОСР.



Рис. 5. Осциллограмма ОСР.

При амплитуде приложенного напряжения меньше 0.9 от пробивного напряжения $(E/p = 8.8 \text{ kV/sm} \cdot \text{atm})$ и вплоть до 0.55 $(E/p = 5 \text{ kV/sm} \cdot \text{atm})$ формировалась только медленная стадия горения ОР, после чего разряд погасал. При этом длительность разряда практически не менялась $(t \approx 5 \mu \text{s})$, и величина разряда накопительных конденсаторов ГИН в среднем составляла 15% от приложенного напряжения. При меньших значениях приложенного напряжения разряд не загорался.

При формировании разряда в области оптимальных [7] для накачки активной среды значений E/p разряд возбуждался при амплитуде приложенного напряжения $U = 150 \text{ kV} (E/p = 6 \text{ kV/sm} \cdot \text{atm})$ и погасал при напряжении $U = 127 \text{ kV} (E/p = 5 \text{ kV/sm} \cdot \text{atm})$. При этом была получена величина приведенного удельного энерговклада $w = 260 \text{ J/l} \cdot \text{atm}$.

В работе исследовалась возможность получения длительности горения разряда (накачки активной среды) свыше 5μ s. С этой целью была использована система предварительной ионизации, включающая в себя два высоковольтных импульсных генератора, нагруженных на общий рентгеновский излучатель.

При срабатывании первого генератора (рис. 5) разряд загорался при величине приложенного напряжения $U = 175 \text{ kV} (E/p \approx 7 \text{ kV/sm} \cdot \text{atm})$. Через 5 μ s при напряжении 148 kV ($E/p \approx 5.9 \text{ kV/sm} \cdot \text{atm}$) разряд погасал. Вслед за этим через 100–200 ns срабатывал второй генератор, инициируя повторное зажигание заряда. Длительность горения повторно инициированного разряда также была равна $t \approx 5 \mu$ s, и разряд погасал при напряжении $U = 126 \text{ kV} (E/p \approx 5 \text{ kV/sm} \cdot \text{atm})$.

В этом случае значение приведенного удельного энерговклада было равно $w = 60 \text{ J/l} \cdot \text{аtm}$ при величине среднего тока I = 100 A.

Можно предположить, что при наличии системы предварительной ионизации МРИ, формирующей последовательность (пачку) импульсов рентгеновского излучения с частой следования f = 200 kHz, и достаточной энергоемкости накопительных конденсаторов схемы питания ОСР возможно возбуждение квазинепрерывного режима горения разряда (накачки активной среды) длительностью в десятки микросекунд.

Заключение

1. Использование системы предыонизации мягким рентгеновским излучением, генерируемым плазмой HCP, позволило возбудить ОСР в газовой смеси $CO_2:N_2:He = 1:1:4$ при давлении p = 5 atm и разрядном промежутке длиной 5 cm при длительности переднего фронта импульса напряжения ($\tau_f = 10$ ns) ГИН.

2. При включении постоянного напряжения, величина которого меньше пробивного для данного РП, и освечивании межэлектродного объема коротким $(t_u = 3-5 \text{ ns})$ импульсом рентгеновского излучения получены две стадии горения разряда $(p = 5 \text{ atm}, \text{ P\Pi} = 5 \text{ cm}, \text{ CO}_2: \text{N}_2: \text{He} = 1:1:4)$: слаботочная (медленная) — $\approx 5 \,\mu$ s; сильноточная (быстрая) — $\approx 450 \text{ ns}$.

3. Определены условия формирования слаботочной (медленной) стадии горения разряда без дальнейшего перехода разряда в сильноточную стадию.

4. Показана возможность формирования разряда в слаботочной стадии с длительностью горения 5 µs и более.

Работа выполнялась при поддержке РФФИ, грант № 07-08-00814.

Список литературы

- [1] Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника. М.: Наука, 2004. 704 с.
- [2] Карнюшин В.Н., Солоухин Р.И. Микроскопические и молекулярные среды в газовых лазерах. М.: Атомиздат, 1981. 200 с.
- [3] Дашук П.Н., Кулаков С.Л., Кучинский А.А., Рыбин Ю.В., Смирнов В.А. // ЖТФ. 1987. Т. 57. Вып. 1. С. 50–57.
- [4] Кулаков С.Л., Кучинский А.А., Масленников А.Г., Рыбин Ю.В., Смирнов В.А., Томашевич В.П., Шестаков И.В. // ЖТФ. 1990. Т. 60. Вып. 12. С. 43–48.
- [5] Дашук П.Н., Кулаков С.Л., Рыбин Ю.В. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. Вып. 7. С. 438–442.
- [6] Дашук П.Н., Кулаков С.Л., Чистов Е.К. // Письма в ЖТФ. 1998. Т. 24. Вып. 7. С. 39–44.
- Baranov G.A., Maslennikov A.G., Tomashevich V.P., Kuchinsky A.A. // Plasma devices and operation. 1994. Vol. 3. P. 343–351.